

Détail du calendrier des stages 2009 - 2010

	N° du stage	Durée en jours	Dates
Enseignement des Fondements			
L'Optique sans Calcul	EF1	3	Mardi 8 décembre au jeudi 10 décembre 2009
			Mardi 2 février au jeudi 4 février 2010
			Mardi 25 mai au jeudi 27 mai 2010
Fondements de l'Optique	EF2	10	Lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2009 et lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2009
			Lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2010 et lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2010
Radiophotométrie	EF3	5	Lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2010
Systèmes Optiques	EF4	8	Lundi 29 mars au jeudi 1 ^{er} avril 2010 et lundi 12 avril au jeudi 15 avril 2010
Conception de Systèmes Optiques, CAO Optique	EF5	5	Lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2010
Initiation à la Conception Optique avec Zemax SE	EF6	2	Mercredi 7 avril au jeudi 8 avril 2010
Développement de Compétences Transverses			
Infrarouge Thermique : Principes	CT1	5	Lundi 15 mars au vendredi 19 mars 2010
Optomécanique	CT2	4	Lundi 21 juin au jeudi 24 juin 2010
Optoélectronique	CT3	3	Mardi 21 septembre au jeudi 23 septembre 2010
Fabrication et Contrôle Optique	CT4	3	Mardi 9 février au jeudi 11 février 2010
Interférométrie Optique et Applications Industrielles	CT5	3	Mardi 6 avril au jeudi 8 avril 2010
Ingénierie et Modélisation Photométrique	CT6	3	Mardi 25 mai au jeudi 27 mai 2010
Spécialisations Thématiques			
Systèmes Optroniques	ST1	6	Mercredi 4 novembre au vendredi 6 novembre et mardi 17 novembre au jeudi 19 novembre 2009
			Mercredi 3 novembre au vendredi 5 novembre et mardi 16 novembre au jeudi 18 novembre 2010
Lasers : Principes et Utilisation	ST2	5	Lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2010
Les Fibres Optiques : Fonctionnement et Applications	ST3	5	Lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2010
Anatomie d'une Caméra Infrarouge	ST4	4	Mardi 18 mai au vendredi 21 mai 2010
Optique et Imagerie Numérique	ST5	3	Lundi 10 mai au mercredi 12 mai 2010
Fondements de l'Analyse d'Image	ST6	3	Mardi 8 juin au jeudi 10 juin 2010
Instrumentation Optique pour Mesures de Grandeurs Physiques	ST7	5	Lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2010
Réseaux Optiques à Très Haut Débit	ST8	4	Mardi 8 juin au vendredi 11 juin 2010
Optique Diffractive et Holographie	ST9	5	Lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2009
Optiques Actives et Adaptatives	ST10	4	Nous contacter
Biocapteurs Optiques	ST11	4	Nous contacter
LEDs : Caractérisation et Utilisation	ST12	2	Jeudi 1 ^{er} juillet au vendredi 2 juillet 2010

Voir tableau synoptique au dos

Calendrier des Stages de Formation Continue 2009 - 2010

N° de la semaine	N° du stage	Durée en jours	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEV.	MARS	AVR.	MAI	JUN
			36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26									
Enseignement des Fondements												
L'Optique sans Calcul	EF1	3										
Fondements de l'Optique	EF2	10										
Radiophotométrie	EF3	5										
Systèmes Optiques	EF4	8										
Conception de Systèmes Optiques, CAO Optique	EF5	5										
Initiation à la Conception Optique avec Zemax SE	EF6	2										
Développement des Compétences Transverses												
Infrarouge Thermique : Principes	CT1	5										
Optomécanique	CT2	4										
Optoélectronique	CT3	3										
Fabrication et Contrôle Optique	CT4	3										
Interférométrie Optique et Applications Industrielles	CT5	3										
Ingénierie et Modélisation Photométrique	CT6	3										
Spécialisations Thématiques												
Systèmes Optroniques	ST1	6										
Lasers : Principes et Utilisation	ST2	5										
Les Fibres Optiques: Fonctionnement et Applications	ST3	5										
Anatomie d'une Caméra Infrarouge	ST4	4										
Optique et Imagerie Numérique	ST5	3										
Fondements de l'Analyse d'Image	ST6	3										
Instrumentation Optique pour Mesures de Grandeurs Physiques	ST7	5										
Réseaux Optiques à Très Haut Débit	ST8	4										
Optique Diffractive et Holographie	ST9	5										
Optiques Actives et Adaptatives	ST10	4										
Biocapteurs Optiques	ST11	4										
LEDs : Caractérisation et Utilisation	ST12	2										
Nous contacter pour plus d'information												
Nous contacter pour plus d'information												